

第5回光学薄膜入門講座

- ◆日時 : 2026年4月21日(火曜) 10:00~12:00
- ◆場所 : 機械振興会館 6F 6D-4
(〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8)

受付 : 9:45~10:00

定員 : 50名 (事前申し込みによる先着順)

参加費 : 2,000円/人

※講演内容は昨年度の第1回入門講座と同様の内容になります。
昨年度は研究会会員様のみ限定させて頂きましたが、
今年度からは非会員の方にもご参加いただけます。

プログラム : 講座『光学薄膜のための光学の基礎』

東海大学 情報理工学部 情報科学科 室谷 裕志 氏

講座概要

光学薄膜を成膜する上で光学の知識として最も必要なのは光学干渉(波動光学)の理解であるが、光学薄膜の評価や仕様を考える上では光、眼(生理光学)、幾何光学、量子光学、真空技術、光物性、材料力学等の幅広い知識が必要である。本講座では光学薄膜の理解に必要な光(色彩)、幾何光学の基礎について説明する。

光学薄膜研究会 事務局 今枝 (otfcom@otfse.org) 宛

以上

アクセス | 機械振興会館

